

Date :

Item No :

機器名称 :

目的

仕様プロセスの概要(スケルトンにて図示説明等)

設計仕様

塔頂圧力 (mmHga、kg/cm2G、kpaG、kpaA) ※○で囲んで下さい

液側条件 (ppmの場合は、wt又はvolを記載願います)

入口		出口 (放散SPEC)	
液量(kg/hr)		温度(°C)	
吸収液名			
液量の上限値の有無	有 無	上限値 (kg/hr、m3/hr) ※○で囲んで下さい :	

ガス側条件 (ppmの場合は、wt又はvolを記載願います)

入口		出口 (吸収SPEC)	
ガス(kg/hr)		温度(°C)	

吸収(放散)条件(具体的に)

要求SPEC	

*** シミュレーション依頼書 ***
 (吸収用／新設ケース)

その他

液側運転操作範囲 (Min ~ Max)	%	~	%
ガス側運転操作範囲 (Min ~ Max)	%	~	%
コンデンサーの有無	有	無	出口温度 :
リボイラーの有無	有		無
塔底吹込みスチームの有無	有	無	出口温度、圧力 :
塔内許容圧損	単位 : (mmHg 、mmH2O 、kpaA) ※○で囲んで下さい		
2液層の可能性の有無	有		無
充填物材質			
インターナルス材質			
塔本体材質	設計温度 & 設計圧力 :		
塔本体適用法規	支持方法 :		
フォーミング(泡立ち)の有無	有	無	フォーミングファクター :
汚れの有無	有	無	具体的に :
その他、現運転における問題点等			